

1 (開催通知)

産技 2019-31 号

令和元年9月2日

産業技術連携推進会議
知的基盤部会 登録機関長 殿

産業技術連携推進会議
知的基盤部会
部会長 臼田 孝



産業技術連携推進会議 令和元年度知的基盤部会
総会及び計測分科会・分析分科会の開催について(通知)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

知的基盤部会の運営にあたりましては、平素よりご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび神奈川県立産業技術総合研究所、福岡県工業技術センターの御協力を得て、令和元年度知的基盤部会総会及び計測分科会・分析分科会年会を下記のとおり開催いたします。ご多忙中とは存じますが貴職並びに関係職員の皆様のご出席方よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

開催日:【計測分科会(温度・熱研究会、形状計測研究会、光放射計測研究会)】

研究会 令和元年12月5日(木) 9:00~17:00

交流会 令和元年12月5日(木) 18:00~20:00

年会・見学会 令和元年12月6日(金) 9:00~15:30

【分析分科会】 年会 令和元年12月12日(木) 9:30~16:40

交流会 令和元年12月12日(木) 17:30~19:00

【知的基盤部会】 総会 令和元年12月13日(金) 9:00~11:00

見学会 令和元年12月13日(金) 13:15~15:30

会 場 :【計測分科会年会】

北九州国際会議場

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目 9-30 TEL 093-541-5931

【分析分科会年会・知的基盤部会総会】

神奈川産業振興センター

〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80 TEL 045-633-5019

【交流会】

計測分科会:アートホテル小倉 ニュータガワ

分析分科会:ホテル横浜ガーデン

【見学会】

計測分科会:株式会社デンソー九州

〒807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城 5-4-1

分析分科会:JFE スチール株式会社

〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇島1番地 1

以上

なお本会議は国立研究開発法人産業技術総合研究所との共催で開催されます。

また、計測分科会は、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び北九州市との共催、(公財)北九州観光コンベンション協会の協賛により開催されます。

【計測分科会】

※詳細は各研究会のプログラムをご確認ください。

	12月4日	12月5日			12月6日	
	形状計測 前日	温度・熱	形状計測	光放射	年会	
	32会議室	22会議室	32会議室	33会議室	32会議室	
8:00-9:00	前日ミーティング (13:30-17:00)	受付(8:30~) メインエントランス	午前の部 (9:00-12:00)	午前の部 (10:00-11:45)	受付(8:30~) メインエントランス	
9:00-10:00					受付(9:30~) 33会議室	午前の部 (9:00-11:00)
10:00-11:00						
11:00-12:00			昼食 (12:00-13:00)	昼食 (11:45-13:00)	昼食 (11:00-12:10)	
12:00-13:00			午後 (13:00-17:00)	午後 (13:00-17:00)	午後 (13:00-17:00)	見学会 12:15出発 (13:30-15:30)
13:00-14:00		午後 (13:00-17:00)				
14:00-15:00						
15:00-16:00						
16:00-17:00						
17:00-18:00						
18:00-19:00		交流会 アートホテル小倉 ニュータガワ (18:00-20:00)				
19:00-20:00						

年会会場：北九州国際会議場

交流会会場：アートホテル小倉 ニュータガワ

【分析分科会・知的基盤部会総会】

※詳細は各研究会のプログラムをご確認ください。

	12月12日		12月13日
	無機	材料評価	知的基盤部会総会
8:00-9:00			受付(8:30~)
9:00-10:00	受付(9:00~)		午前の部 第2会議室 (9:00-11:00)
	午前の部		
10:00-11:00	休憩(10:25-10:40)		
	第2会議室 (9:30-11:10)		
11:00-12:00	昼食 (11:10~12:25)		昼食 (11:00-12:20)
12:00-13:00	午後の部 無機	午後の部 材料評価 I	見学会 12:30出発 (13:15-15:30)
13:00-14:00	第2会議室 (12:25-14:25)	第1会議室 (12:25-14:25)	
14:00-15:00	休憩(14:25-14:45)		
15:00-16:00	午後の部 第2会議室 (14:45-16:40)		
16:00-17:00			
17:00-18:00	交流会		
18:00-19:00	ホテル横浜ガーデン (17:30-19:00)		
19:00-20:00			

年会・総会会場：神奈川産業振興センター
交流会会場：ホテル横浜ガーデン

第 14 回知的基盤部会総会議事次第

日時 令和元年 12 月 13 日 (金) 9:00 ～ 11:00

会場 神奈川産業振興センター

受付開始 8:30

議事次第

1. 開会宣言 9:00

2. 開会挨拶 白田 孝 部会長 (産総研計量標準総合センター長) 9:00～9:10

3. 平成 30 年度および令和元年度活動報告 9:10～9:50
 - 3.1 計測分科会 小島 時彦 計測分科会長
 - 3.2 分析分科会 片山 直樹 分析分科会長
 - 3.3 地質地盤情報分科会 田中 裕一郎 地質地盤情報分科会長
 - 3.4 電磁環境分科会 片山 直樹 電磁環境分科会長

4. 技術講演 9:50～10:50

「活火山箱根の発見」 萬年 一剛 (神奈川県温泉地学研究所 主任研究員)

5. 連絡事項等 10:50～10:55

次回開催県の紹介など

6. 閉会挨拶 鈴木 邦雄 副部会長 (神奈川県立産業技術総合研究所 理事長) 10:55～11:00

7. 閉会宣言 11:00

----- 昼 食 (11:00 ～ 12:20) -----

見学会 (貸切バスで移動) 12:30 出発

見学先 JFE スチール株式会社 (13:15～15:30)

川崎駅着 16:00 頃

第51回 温度・熱研究会 プログラム (案@190802)

開催日時: 令和元年12月5日(木) 13時～17時

開催場所: 会議室33 北九州国際会議場 (福岡県北九州市)

No. 講演題目	開始時刻 ~ 終了時刻 所属・氏名 (○印が登壇者)
1. 開会、連絡事項等	13:00 ~ 13:05 上利 泰幸(大阪産業技術研究所 森之宮センター)/ 山田 善郎(産業技術総合研究所)
2. 熱流センサの校正技術および実用評価技術の開発	13:05 ~ 13:35 産業技術総合研究所 ○阿子島めぐみ
3. カーボンナノチューブを用いた高温黒体炉	13:35 ~ 14:05 産業技術総合研究所 ○山田 善郎
4. 【招待講演】 ナノ構造による熱物性制御とその応用	14:05 ~ 14:45 九州工業大学 大学院工学研究院 ○宮崎 康次
【 休憩 】	14:45 ~ 14:55
5. 自動車バックドアの断熱性能評価について	14:55 ~ 15:25 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター ○長谷川浩治
6. 高放熱性高分子材料の開発 -”つなぎ”を求めて-	15:25 ~ 15:55 大阪産業技術研究所 森之宮センター ○上利 泰幸
7. 熱膨張測定における測定条件および装置構成の影響に関する検討	15:55 ~ 16:25 京都市産業技術研究所 ○荒川 裕也
8. 熱膨張率ラウンドロビン試験(CTE-RRT) 最終報告	16:25 ~ 16:55 産業技術総合研究所 ○山田 修史
9. 閉会、連絡事項等	16:55 ~ 17:00

2019年度 計測分科会 形状計測研究会プログラム

12月4日(水) 【13:30~17:00】

形状計測研究会前日ミーティング

1. 開会の挨拶
2. 3D3プロジェクト後継プロジェクトについて
 2. 1 プロジェクト紹介
(国研) 産業技術総合研究所
産業技術連携推進会議 東北地域部会 秋季機械・金属分科会
産業技術連携推進会議 関東甲信越静地域部会 製造技術分科会 計測技術研究会
3D積層造形によるモノづくり革新拠点化事業(Kansai-3D 実用化プロジェクト)
産業技術連携推進会議 中国地域部会 中国地域連携推進企画分科会
感性創造3Dものづくり研究会
 - (休憩)
 2. 2 Improving quality of 3D printing using handy measuring tools
山梨県産業技術センター 萩原 義人
 2. 3 Proposal on simple evaluation method for geometrical error of additive manufacturing product
(国研) 産業技術総合研究所 松崎 和也
3. オブザーバ企業より情報提供
 - 「CMMの基準器と熱膨張についての当社の取り組み」
株式会社ミットヨ 高井 利久
 - 「CMMを取り巻く最近の状況(仮題)」
株式会社東京精密 計測社 丸山 聡
4. 閉会

12月5日(木) 【9:00~17:00】

形状計測研究会 / 関東甲信越静地域部会計測技術研究会

1. 開 会 9:00~9:50
1. 1 あいさつ (国研) 産業技術総合研究所
1. 2 自己紹介
1. 3 形状計測研究会/関東甲信越静地域部会計測技術研究会/3D造形によるモノづくり革新拠点化事業 および NMIJ の活動について
(国研) 産業技術総合研究所
産業技術連携推進会議 東北地域部会 秋季機械・金属分科会
産業技術連携推進会議 関東甲信越静地域部会 製造技術分科会 計測技術研究会
3D積層造形によるモノづくり革新拠点化事業(Kansai-3D 実用化プロジェクト)
産業技術連携推進会議 中国地域部会 中国地域連携推進企画分科会
感性創造3Dものづくり研究会
2. 教科書「CMMの都市伝説」の執筆状況 9:50~11:20
2. 1 これまでの経緯
(国研) 産業技術総合研究所 鍛島 麻理子
2. 2 CMMの都市伝説 第6部
「測定プローブのシャフト材質による測定結果への影響」
神奈川県立産業技術総合研究所 ○阿部 顕一、大澤 寿
「温度コントロール下での装置ドリフトが測定に及ぼす影響」
群馬県立東毛産業技術センター ○狩野 幹大、中村 哲也、鎗木 哲志
群馬県立群馬産業技術センター 増田 直也、川原 潤也
- 〈休憩〉
- 「ロータリテーブルを用いたスキヤニング測定の精度について」
栃木県産業技術センター ○荒井 辰也
「みんなおなじことをしているの？測定結果のソフトウェア依存性について」
山梨県産業技術センター
○石黒 輝雄、望月 陽介、古屋 雅章、萩原 義人、米山 陽、
鈴木 大介、寺澤 章裕、中村 哲夫
2. 3 今後の方針
(国研) 産業技術総合研究所 鍛島 麻理子
3. 招待講演 11:20~12:00
- 「特殊な表面性状に有効な粗さ評価法・パラメータとロバストフィルタ、
ISO/JIS規格の動向」
法政大学 理工学部 機械工学科 教授 吉田 一朗

〈昼食 12:00～13:00〉

4. 2019年度持ち回り測定経過報告 13:00～14:00
4. 1 持ち回り進捗報告
 (国研) 産業技術総合研究所 佐藤 理
4. 2 参加機関からの報告
4. 3 企業からの情報提供
5. 話題提供 14:00～16:20
5. 1 福岡県工業技術センターにおける形状計測の取組について
 福岡県工業技術センター 機械電子研究所 竹下 朋春
5. 2 形彫り放電加工を利用したデジタルシボ製作に関する考察
 地方独立行政法人岩手県工業技術センター ○和合 健
 株式会社北上精密 千田 征樹
5. 3 現場環境における三次元測定機の高度化に関する研究－レーザ干渉測長器と温度計を用いた温度補正の評価－
 東京都立産業技術研究センター ○大西 徹
 東京大学 高増 潔
- (休憩)
5. 4 座標測定機により測定された幾何偏差の信頼性検証
 東京都立産業技術研究センター ○三浦由佳、中西正一
5. 5 測定のトレーサビリティについて (仮)
 (国研) 産業技術総合研究所
6. デジタルものづくり推進のためのデータ基盤に関する国際標準化事業の紹介 16:20～16:45
 (国研) 産業技術総合研究所 佐藤 理
7. 今後の計測分科会活動について 16:45～16:55
 (国研) 産業技術総合研究所
8. その他の検討事項, 閉会 17:00

第4回光放射計測研究会プログラム

開催日時: 2019年12月5日 10:00~17:00

開催場所: 北九州国際会議場 <http://convention-a.jp/kokusai-kaigi/>

福岡県北九州市小倉北区浅野 3-9-30 (JR 小倉駅より徒歩5分)

TEL : 093-541-5928

1. 開会・各種事項説明 10:00~10:05

2. 事例発表会 (○は発表者)

(午前の部) 10:05~11:45 発表は全て25分(質疑込み)

(1) 「全天球カメラによる全方位 HDR 画像取得と照明シミュレーションへの活用 (仮)」

(10:05-10:30) 静岡県工業技術試験所 ○豊田敏裕、志智亘、鈴木敬明

(2) 「積分球における SRDF のコンピュータシミュレーション (仮)」

(10:30-10:55) 静岡県工業技術試験所 ○志智亘、豊田敏裕、鈴木敬明

(3) 「都産技研におけるプラズマ診断の試み ― 発光分光計測を中心に ―」

(10:55-11:20) (地独) 東京都立産業技術研究センター ○山下雄也

(4) 「都産技研・光学特性計測分野の技術支援と研究事例の紹介」

(11:20-11:45) (地独) 東京都立産業技術研究センター ○磯田和貴、海老澤瑞枝、平健吾

昼休憩 11:45-13:00

(午後の部) 13:00~15:15

(5) 測光×IoT ハンズオンセミナー (60分)

「MESH を使った照度時間変化のリアルタイムモニタリング (仮)」

(13:00-14:00) (地独) 東京都立産業技術研究センター ○横田浩之

(6) 「新規導入した紫外光源の測光装置について」

(14:00-14:25) (地独) 大阪産業技術研究所 ○北口勝久

(7) 「ハイパースペクトルカメラを用いた青色光網膜傷害のリスク判定」

(14:25-14:50) (地独) 東京都立産業技術研究センター 秋葉拓也、澁谷孝幸、岩永敏秀

(8) 「持ち回り測定報告」

(14:50-15:15) 福岡県工業技術センター ○田中雅敏、古賀文隆、西村圭一

休憩 (10分)

3. 公設試問巡回試験に関する報告および討議 15:25-16:25

(1) 公設試問巡回試験結果報告 (15分)

(地独) 東京都立産業技術研究センター ○澁谷孝幸

(2) 公設試問巡回試験結果に関する講評 (30分)

(国研) 産業技術総合研究所 ○座間達也

(3) 試験結果に関する質問・討議 (15分)

4. 次回開催地および開催日報告 16:25-16:35

5. 次回研究会討議内容、議題検討 16:35-16:55

6. 閉会・各種連絡 16:55-17:00

7. 撤収作業 17:00-

以上

計測分科会年会議事次第

日時 令和元年 12 月 6 日 (金) 9:00 ~ 11:00

会場 北九州国際会議場

受付開始 8:30

議事次第

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| 1. 開会宣言 | | 9:00 |
| 2. 計測分科会長挨拶 | | |
| 産業技術総合研究所 小島 時彦 | | 9:00 ~ 9:10 |
| 3. 開催機関長挨拶 | | |
| 福岡県工業技術センター 所長 赤尾 哲之 | | 9:10 ~ 9:20 |
| 4. 各研究会活動報告 | | |
| 4.1 温度・熱研究会 | 産業技術総合研究所 山田 修史 | 9:20 ~ 9:30 |
| 4.2 形状計測研究会 | 産業技術総合研究所 阿部 誠 | 9:30 ~ 9:40 |
| 4.3 光放射計測研究会 | 産業技術総合研究所 座間 達也 | 9:40 ~ 9:50 |
| 5. 講演 | | 9:50 ~ 10:45 |
| 「金属 Additive Manufacturing による金型製造の課題と造形現象の可視化」 | | |
| 九州工業大学 大学院情報工学研究院 知的システム工学研究系 教授 檜原 弘之 | | |
| 6. 連絡事項 | | 10:45 ~ 10:55 |
| 次回開催県の紹介など | | |
| 7. 閉会挨拶 | | 10:55 ~ 11:00 |
| 福岡県工業技術センター 機械電子研究所 所長 櫻谷 洋一 | | |
| 8. 閉会宣言 | | 11:00 |
| ————— 〈昼食〉 ————— | | 11:00 ~ 12:10 |
| 見学会 (貸切バスで移動) | | 12:15 出発 |
| 見学先: 東田第一高炉跡 (12:30-13:00) | | |
| 株式会社デンソー九州 (13:30-15:30) | | |
| 小倉駅着 | | 16:00 頃 |

2019 年度分析分科会年会
第62回分析技術共同研究検討会
第51回分析技術討論会

会 期 2019年12月12日(木)
会 場 公益財団法人神奈川産業振興センター 13 階(神奈川県横浜市中区尾上町 5-80)

12月12日(木) 9:30 ~ 16:40

司会 黒岩 貴芳 産業技術総合研究所

1. 開会の挨拶(9:30~9:45)

片山 直樹 分析分科会会長 北海道立総合研究機構工業試験場
鈴木 邦雄 神奈川県立産業技術総合研究所
高津 章子 産業技術総合研究所

2. 分析技術討論会(9:45~11:10 1 講演 15 分+質疑 5 分/20 分+質疑 10 分)

柴田 信行 「廃基板中の貴金属の分析②」
名古屋市工業研究所

城田 はまな・坂尾 昇治 「神奈川県立産業技術総合研究所の概要及び技術支援事例の
紹介」
神奈川県立産業技術総合研究所

----- 休 憩 (10:25~10:40) -----

鈴木 俊宏 「標準液の安定性と使い方について」
産業技術総合研究所

----- 昼 食 (11:10~12:25) -----

3-1. 分析技術共同研究検討会・無機(12:25~14:25)

チタン合金粉末

坂尾 昇治 神奈川県立産業技術総合研究所
富田 恵一 北海道立総合研究機構工業試験場
南 秀明 京都市産業技術研究所
福本 夏生 産業技術総合研究所

3-2. 分析技術共同研究検討会・材料評価 I (12:25~14:25)

ナノ粒子の粒径 8

加藤 晴久 産業技術総合研究所

----- 休 憩 (14:25~14:45) -----

4. 特別講演(14:45～15:40)

環境計測技術が拓く新たな海洋科学

海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 所長代理 宮澤 泰正

5. 検討会報告(15:40～16:00)

無機分析:南 秀明 京都市産業技術研究所

材料評価:加藤 晴久 産業技術総合研究所

6. 参加証及び認定証の手交(16:00～16:05)

片山 直樹 分析分科会会長 北海道立総合研究機構工業試験場

7. その他(16:05～16:35)

- (1) 2020年度運営委員会・委員紹介
- (2) 次期会長機関挨拶
- (3) 次期開催機関について
- (4) 2020年度共同研究試料について
- (5) 事務連絡

事務局
栃木県
三重県
三重県
事務局

8. 閉会の挨拶

黒岩 貴芳 産業技術総合研究所

交流会(17:30 ～ 19:00) : ホテル横浜ガーデン

12月13日(金)(9:00 ～ 16:00)

1. 知的基盤部会総会

2. 見学会(13:15 ～15:30)

JFE スチール株式会社 東日本製鉄所/京浜地区

JR 川崎駅着: 16:00頃(解散予定)

連絡事項

1. 参加申し込み

添付の「別紙1」に必要事項をご記入の上、事務局宛(chiteki-ml@aist.go.jp)に電子メールの添付ファイルにてご提出下さい。不参加の場合も参加確認書をご返送下さいますようお願い致します。

また、今後の知的基盤部会における活動の参考とするため、「別紙2」にもご記入の上、ご提出をお願い致します。

なお、知的基盤部会総会および各見学会は公設試験研究機関所属の方のみのご参加といたします。

・提出書類

- ① 参加確認書(別紙1)
- ② 研究(業務)活動調査票(別紙2)
- ③ 年会／総会での配布希望資料(各研究会での報告事項、配付したい資料(パンフレット等)がございましたらお申し出ください。後日、必要部数をご連絡いたしますので各自当日お持ち込みをお願いいたします。)

・提出期限

9月27日(金) 17:00

・提出先(電子メールにてお申し込み下さい)

知的基盤部会事務局の電子メールアドレス: chiteki-ml@aist.go.jp

2. 受付開始時間

計測分科会年会	12月5日(木) 8:30～	北九州国際会議場
分析分科会年会	12月12日(木) 9:00～	神奈川産業振興センター
知的基盤部会総会	12月13日(金) 8:30～	

*形状計測研究会の前日ミーティング(12/4)会場では計測分科会年会の受付は行いません。

3. 参加費

知的基盤部会総会・計測分科会年会・分析分科会年会	: 無料
見学会	: 無料
交流会(各年会の受付をする際にお支払ください)	: 計測分科会 5,000円(税込) 分析分科会 6,500円(税込)

4. 総会及び分科会の資料について

当該資料は各分科会のHPに事前に掲載致します。参加者の皆様にはご面倒ではございますが、各自ダウンロードの上、ご準備ください。

5. 見学会

総会・年会終了後の午後、会場から貸切バスで下記の見学会場に移動して見学会を開催する予定です。

計測分科会：株式会社デンソー九州

〒807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城 5-4-1

東田第一高炉跡

〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田 2-3-12

※ 計測分科会見学会については、先着 40 名様のみ募集とさせていただきます。

分析分科会：JFE スチール株式会社

〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇島1番地 1

6. 昼食・交流会

事務局でのお弁当の準備はございません。各自でのご準備をお願いいたします。

※計測分科会会場周辺は、昼食場所が少なくなっております。ご不便をおかけしますが、ご準備のほど、お願いいたします。

交流会に参加ご希望の方は、別紙 1 の交流会の欄に丸印をご記入ください。代金は各年会の受付をする際にお支払ください。釣り銭が足りなくなる恐れがありますので、おつりが無いように代金をご用意ください。

準備の都合上、交流会の参加人数は各会の開催日の概ね 1 ヶ月前には確定する必要があります。そのため、お申し込み後の変更につきましては下記の期限までに事務局にご連絡ください。**申込期限：9月27日(金)17:00(申込み後の変更:10月4日(金)17:00)**

上記の期限以降にキャンセルをご希望される場合は、交流会費の支払いを御願ひすることがあることをご了承ください。

7. 宿泊

宿泊につきましては各自で手配をお願いいたします。なお、周辺のホテル情報も掲載いたしましたので、ご宿泊予定の場合は参考になさってください。

8. メーリングリストの登録

新たに産技連知的基盤部会の各分科会および傘下の研究会のメーリングリストに登録をご希望される方は、下記までご連絡をお願い致します。

産業技術連携推進会議事務局 e-mail : sangi-toiawase@sgrsk.jp

Tel : 029-862-6145

国立研究開発法人産業技術総合研究所

イノベーション推進本部地域連携推進部中小企業連携室内

- ※ 各プログラムは変更の可能性がございますことを予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら、知的基盤事務局までお問い合わせ願います。

【計測分科会】

北九州国際会議場

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目 8-1

TEL 093-541-5931

<https://convention-a.jp/kokusai-kaigi/>

■交通案内

・JR小倉駅より徒歩 5 分

■会場周辺案内図



■会場周辺ホテル(参考)

ホテル名	住所	TEL	料金の目安
西鉄イン小倉	北九州市小倉北区米町 1-4-11	093-511-5454	7,000 円
リーガロイヤルホテル小倉	北九州市小倉北区浅野 2-14-2	093-531-1121	10,000 円
ダイワロイネットホテル小倉駅前	北九州市小倉北区魚町 1-5-14	093-513-7580	7,000 円
JR 九州ステーションホテル小倉	北九州市小倉北区浅野 1-1-1	093-541-7111	10,000 円

その他周辺に多数あり。

【分析分科会・知的基盤部会総会】

神奈川産業振興センター

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80

TEL 045-633-5019

https://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/

■交通案内

- ・地下鉄関内駅 7 番出口より徒歩 2 分
- ・JR 関内駅北口より徒歩 5 分
- ・JR 桜木町駅より徒歩 7 分
- ・みなとみらい線馬車道駅 3 番出口より徒歩 7 分

■会場周辺案内図



■会場周辺ホテル(参考)

ホテル名	住所	TEL	料金の目安
ホテルマイステイズ横浜関内	横浜市中区尾上町5-67-1	045-227-6701	6,000 円
リッチモンドホテル横浜馬車道	横浜市中区住吉町 5-59	045-228-6655	8,000 円
ホテル横浜ガーデン	横浜市中区山下町 254	045-641-1311	8,000 円

その他周辺に多数あり。